

来場者数 速報

2018年12月10日
リード エグジビション
ジャパン(株)

第28回 液晶・有機EL・センサ技術展 (通称:ファインテックジャパン)

第18回 光・レーザー技術展 (通称:フォトニクス)

第9回 高機能素材Week

「水増し無し」の憲法

弊社はこれに則り、厳正に集計します

来場者数の発表に対する 基本理念

1. 来場者数の水増しをせず、正直に発表します。これは出展企業に対する義務であると考えます。
2. 数字の水増しは、見本市の内容の偽装であり、出展企業に対する詐欺行為であると考えます。
3. 見本市の終了直後に、来場者数だけでなく、「集計方法」も厳密に文書で発表します。

数え方の三大原則

1. 会場に来場し、登録の際に受付で提出された名刺1枚を、1名と数えます。
2. 一度登録した人が会期中に何度来場しても、1名としてしか数えません。
3. 出入口を通過するたびに集計機械などで数える方法は、実質上の水増しと見なします。したがって、そのような集計方法は採用しません。

- (1) 来場者数 受付で入場登録を済ませた方のみを来場とし、何日間にわたって来場されても1名として集計。
 (2) VIP来場者数 受付で登録されたVIPの方のみを集計。何日間にわたって来場されても1名として集計。
 (3) 来賓 協会関係者、大使館関係者、政府関係者等の数を集計。何日間にわたって来場されても1名として集計。

	12月5日(水)	12月6日(木)	12月7日(金)	3日間合計
(1) 来場者数	15,000	15,911	17,837	48,748
(2) VIP来場者数	4,285	3,230	2,831	10,346
(3) 来賓	0	1	1	2
来場者数 上記(1)～(3)の合計	19,285	19,142	20,669	59,096

	12月5日(水)	12月6日(木)	12月7日(金)	3日間合計
セミナー受講者数 その日に受講された人数を集計	4,190	4,211	3,666	12,067

	12月5日(水)	12月6日(木)	12月7日(金)	3日間合計
報道関係者数 その日に取材された人数を集計	110	63	46	219

事務局長 土屋 勝利

- *セミナー受講者数、報道関係者数は、来場登録数に含めず、分けて一番下の欄に発表しております。
 *本発表数は速報数です。後日、詳細な確認作業を行いますので、数字が若干修正される可能性もございます。

